AM

W

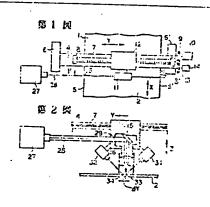
C87558/38 M23 P55 KAWI 25.01.78
KAWASAKI STEEL KK *J5.4100-948
25.01.78-JA-007109 (09.08.79) B23k-26
Later beam copy-welding device - capable of accurately following welding line even when of curved shape

Device comprises (a) optical means which moves along the welding line and has a deflection mirror for deflecting and gathering the laser beam on the welding line; (b) first and second detectors which move with (a) and detect the laser beam applying position and the position of the welding line in the direction of movement of (a); and (c) a controlling device which, correcting the gap between the beam applying position and the position of the welding line, adjusts the angle of the deflection mirror so as to make the difference between the two positions in the tangential direction of the welding line zero.

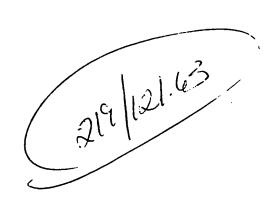
The laser beam applying position is made to follow the welding line accurately even when the welding line is in

a surve. (Spp80).

M(23-D5).



<u>. J5410594</u>8



19日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

型公開特許公報(A)

昭54-100948

3 Int. Cl.²B 23 K 26/00

識別記号 Ø日本分類 12 B 11 庁内整理番号 6570-4E

番号 ③公開 昭和54年(1979)8月9日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 5 頁)

⑤レーザビーム倣い溶接装置

20特

願 昭53-7109

22出

額 昭53(1978)1月25日

⑫発 明 者 矢部直

宝塚市清荒神2の14の4

⑫発 明 者 柳島章也

市原市潤井戸1940番地の15

⑪出 願 人 川崎製鉄株式会社

神戸市葺合区北本町通1丁目1

番28号

砂代 理 人 弁理士 染川利吉

6E 4R 4

1.発明の名称

レーザビーム做い溶接装置

2.特許請求の範囲

レーザビームを傾向させて熔接線上に製束させ 得る偏向板を備えた熔接線に沿つて移動する光学 装置と、前紀光学装置とともに移動しかつそれぞ れレーザビームのスポット位置および前記光学装 置の熔接時の移動方向前とおける熔接線位置を 検出する第1、第2の検出器と、前紀第1、第2 の検出る前記スポット位置と前紀密接線位置。 のずれをシフトレジスタで補正しながら密接線の 法練方向における前位書の偏差を奪にするように が記光学装置の偏向板の角度を調節する制御装置 とを有することを特徴とするレーザビーム做い路 接装置。

3. 発明の詳細な説明

本発明は、做い路接装置、特に、薄鋼板、搭鋼 等をレーザビームで突合せ路接する腹、小径のレ ーザビームスポットを溶接線上に正確に倣わせる ようにしたレーザビーム倣い溶接装置に関する。

従来、冷間圧延帯側のつなぎ溶接として、フラ ツシユ溶接法による突合せ抵抗溶接が多く用いら れている。これは熔接継手の強さおよび信頼性の 点ですぐれているが、突合せ面の鋒ばりの発生に より鞋目がもり上がつて帯鋼の巻取時にコイル形 状を悪くする欠点がある。これに対し、レーザの スポットを熱顔として用いたレーザビーム路接法 は、被格接材に吸収されるビームの浸透深さは度 いが、重合社家をやフラッシュ家をと思なり取日 のもり上がりがなく、また大気中において簡単な 光学系で任意の位置に集光できるので舞鋼板(幕 板)のつなぎ溶接には非常に適している。この場 合溶接部の熱影響を少なくし、鞋目を小さくする ために、レーザビームを細く絞り、できるだけ小 さいスポットとして熔接部分に当てる必要がある。 コイルに巻かれた薄板の長手方向の端部を互いに 溶接によつてつないでいく場合は、通常離目にな る毒板の中が広くしかもその密接線が必ずしも毒

特開 昭54-109948(2)

板の長手方向に対して垂直な一直線になるとは限らない。したがつて小さいレーザビームスポット が密接線上を正確に移動するように、レーザビー ムの偏向を制御してレーザビームスポット位置を 容接線の位置変化に追従させる必要がある。

本発明は、とのような要求に鑑みてなされたものであつて、レーザビームスポットを長い落接線に精度よく追従させるようにしたレーザビーム做い溶接装置を提供することを目的とする。

以下、本発明を、図面を参照しながら、実施例 について説明する。この実施例では、帯板のつな ぎ窓接について述べる。

第1 図、第2 図は、それぞれ本発明に係るレーザピーム做い溶接装置の全体構成を概略的に示した平面図および正面断面図である。溶接しようとする帯板1、2 の長手方向(X方向)の端部を互いに突合せ、その突合せ部(溶接線)に沿つて横方向(Y方向)に溶接していく。横桁4が、帯板2の上方で溶接線3とほぼ平行に、帯板1、2の側部5、5の外方の支柱6、6に支持される。横

桁4上には送りねじ7が軸受8、8に軸支されており、送りねじ7は歯車装置9を介してモータ10により回転される。横桁4にはまた、後述する光学装置11を保持したブロック12が担持されており、ブロック12は前記送りねじ7とかみ合うナット(図示省略)が取付けられ、この送りねじの回転によつてブロック12は横桁4上を矢印りの回転に復摺動する。送りねじ7はさらに別の歯車装置13を介してパルス発生器14に連結され、このパルス発生器の正逆パルス発生器14に連結され、このパルス発生器の正逆パルス発生器14に違結され、このパルス発生器の正逆パルス発生器14に違結され、このパルス発生器の正逆パルス発生器14に違結され、このパルス発生器の正逆パルス発生器14に違結され、このパルス発生器の正逆パルス発生器14に違っている。帯板の側方にレーず発数器27が配置され、ここから光学装置11に向つてほぼ水平にレーザビーム28が照射される。

光学装置11は、第2回および第3回に示すように、法線がレーザ発援器から出たレーザビーム28の光路に対して45°に傾斜した偏向板、例えばミラー15と、帯板1、2の上面に対して垂直な軸線をもつ集光レンズ16とが簡体17内に組込まれている。循体17は上輪18と下筒19

とを有して抜差自在となつている。ミラー15は 上間18に、製光レンズ16は下筒19に保持される。上筒18は、ミラー15のほぼ中心を通るレーザビーム28の軸線と同軸線上で軸受23、24を介して軸20が装着され、それによつてミラー15および簡体17はサーポモータ21から歯車装置22を介して前起軸線のまわりに旋回可能である。下筒19は、その下端に帯板上を転動する一対のローラ25、25が取付けられる。製光レンズ16の下部に一対のガス噴射ノズル26が砕けられる。

レーザ発振器 2 7 から出されたレーザビーム28 は、上筒 1 8 の開口 2 9 からミラー 1 5 の中心に当り、このミラーによつて帯板の上面に対して垂直に偏光され、さらに集光レンズ 1 6 によつて帯板上に直径が 0.5~1 m程度のスポットに集光される。光学装置 1 1 を溶接線に沿つて移動させながら、レーザビームスポットによる熱およびガス噴射/ ズル 2 6 による燃焼ガスによつて帯板 1、2 のつなぎ溶接を行なう。ブロック 1 2 とともに

光学装置11が帯板上を移動するとき、帯板表面の凹凸あるいは傾斜による2方向の変位は、抜差し可能な簡体17によつて吸収され、したがつてレーザビームは常に帯板表面上に集光される。また、光学装置11の移動方向に対し直角方向(X方向)のレーザビームスポットの位置は、サーボモータ21によつてミラー15を上筒18とともにレーザビーム28の軸線のまわりに旋回させることによつて調節され得る。

第2図に示すように、帯板上のレーザビームスポット位置を検出する第1の検出カメラ31と、帯板上の溶接線位置を検出する第2の検出カメラ32とがそれぞれ別個に前記プロック12に固定される。図示のごとく、第2の検出カメラ32は、溶接時の前記光学装置11の移動方向において、前記レーザビームスポット位置33よりも前方の溶接線位置34を検出するようになつており、したがつて、レーザビームスポット位置33と溶接検位置34との間にはY方向に4Yのずれが生じている。このように4Yの差を生じさせたのは、

特開 昭54-100948(3)

格接線とレーザピームスポットが一致またはオー パラップした部分では、検出カメラ32によつて 格接線の検出ができないからである。

いま、検出カメラ31によるX方向のレーデビ ームスポットの検出位置をX1、検出カメラ32 によるX方向の溶接線の検出位置をX』とすると、 レーデビームスポット位置33は、Xa なる体接 縁の現在位置に対し、X方向に↓X=X。-X。 の個差と、Y方向に AYのずれを生じている。し たがつて、横桁4に対するブロック12の位置を 搬車装置13を介して連結されたパルス発生器14 のペルス数を計数して検出し、プロック12の移 動とともにXェの信号をシフトレジスタ36で』 Yの移動時間だけ遅延させながら、偏差』Xをレ ーずビームスポット位置の制御信号として用いる。 即ち、検出カメラ32で検出した応接線位置X。 の値を一時記憶させておき、レーザビームスポッ トが前紀溶接線位置X2 まで移動して検出カメラ 3 1 が検出したときに A X の模算をなし、 A X を 零にするようにサーポモータ21を駆動し、ミラ

-15を軸20の軸線のまわり化旋回させる。なお、第4回において符号37はデイジタルーアナログ変換器、符号38は増巾器、符号39はフィードパンク信号を表わす。

この実施例において、ミラー15および簡体17の変回によって、ミラー15の中心位置40と帯板上面との距離が変化し、その結果集光レンズ16と帯板上面との距離も変わる。しかしなから、第5因に示すように、ミラー15の中心から帯板上面までのシーザビームの輪線上の距離H'との差4bは、帯板上面におけるシーチビームの編集上の距離H'との表4bは、帯板上面におけるシーチビームの場かする最大巾をWとして4b=H-H'=W*/8Hであり、4bの値は、W=10=20=およびH=300=~600=K対し、第1表に示すとおり大きな値とならず、実用上支障のない範囲にある。

第 1 表

H [™]	10 🛥	20=
300=	0. 0 4	0.17
400	0.03	0.13

_H/W	10-	20=
500	0.025	0. 1 0
600	0.02	0.08

次に、本発明に用いる検出カメラ31、32の 実施例について述べる。検出カメラ31、32は、 第6図に概略的に示すように、レンズ41と結像 面に置かれたフォトダイオードアレイ42とを有 し、これらが外箱43内に収納されている。フォ トダイオードアレイ42は常時電子的に走査され ており、結像の有無を個々の素子におけるオンー オフ信号としてデイジタル出力する。したがつて 素子数の選択によつて精度を上げることができる。 また、検出カメラ31、32はフォトダイオード アレイ走査のクロックパルス信号を発生するよう になつているので、これら両方の信号によって、 第7回に示すように、受像のどの位置にレーチビ ームスポットあるいは溶接線があるかを判別する ととができる。通常、帯板の突合せ路接では、帯 板の片側の側面を、基準とするものに当接させて

クランプしておき、その帯板につぎ足すべき他の帯板につぎ足すである。この場合、突合せ位置のずれは、 選常1~2 mであり、検出カメラの視野 A は土5 mもあれば十分である。溶接線とレーザビームスポットの位置を 0.1 m程度の精度 医ですれば、素子 数 5 1 2 のもので土5 mの視野を確できる。 ない視野にはい場合は、 乗子 なできる。 ない 視野にはいると土10 mの視野を確して である。 ない 視野にしたい 場合 可能として 可視光の のにはない がいまない はい がいまない がいまない がいまない がいまない はい がいまる とばない アイルタを使用すれば、外乱に対すると 優強なのフィルタを使用すれば、外乱に対すると

上述の構成になる本発明の倣い溶接装置の動作を要約して説明する。溶接開始前にブロック12は第1。 飲の右端にあるものとし、溶接すべき帯板2の離目がほぼ所定位置に置かれたとする。 溶接開始の指令で、モータ10は設定回転速度で回転し、送りねじ7によつてブロック12を左方に移

特別 町54-100948(4)

動させる。ミラー中心が帯板の側部から内方へき たときを板端検出器(図示省略)によつて検出す る。このとき、レーザ発振器 2.7 の内部に設けら れたシャツタ(図示省略)が開かれ、ミラー15 に向つてレーザビームが風射される。とのとき第 2の検出カメラ32は帯板の溶接すべき突合せ部 即ち、溶接線を検出する。一方、第1の検出カメ ラ31はその時点におけるレーチピームスポット 位置を検出する。このとき、Y方向の位置のずれ を検出カメラ32の信号について補正した結果。 X 方向の溶接線位置とレーザビームスポット位置 とに差があれば、差値号を増巾した信号によつて サーポモータ21を駆動し、ミラー15を回転さ せて前記差が零になるようにレーザビームスポッ ト位置を修正する。ブロック12の移動速度は板 厚、材質あるいは溶接長さなどにより、その都度 設定する。とのようにしてミラー15の中心位置 が帯板の左端にくると、板端検出器による信号で レーザ発振器 2 7 のシャッタが閉じ、ブロック12 はさらに所定距離だけ移動して停止する。

このように、本発明によれば、レーザビームスポットを長い窓接線に所望の 度で追従させることができ、溶接部分は終ばりなどのもり上がりが生じない。本発明は、単純な直線部の窓接だけでなく、曲線状の密接線の場合も正確に追従して溶液することができる。

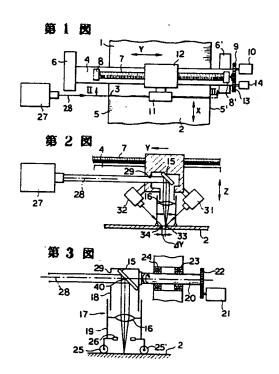
4.図面の簡単な説明

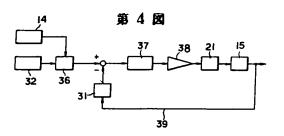
第1 図は本発明の実施例に係るレーザビーム做い格接装置の概略的な平面図、第2 図は第1 図の間一間に沿つた正面断面図、第3 図は做い路接置の光学装置の概略的正面図、第4 図は本発明の做い路接装置の作動系統を示すプロック練図、第5 図はミラーの揺動によるミラー中心から帯板上面に至るレーザビームの最短距離と最長距離の関係を示した図、第6 図は検出カメラに最つでした図、第7 図は検出カメラによつで位置を検出する原理を示した図である。

- 1、2…帯板、
- 3…熔接線、
- 4 … 横桁、

- 11…光学装置、
- 15…ミラー、
- 21…サーポモータ。

特許出顧人 川崎製鉄株式会社 代 理 人 弁理士 染 川 利 吉





第6图

特別町54-100948(5)

